

日程表
2月5日(金) リーガロイヤルホテル小倉

会場名	ロイヤルホール
会議室名	
フロア	4階
8:00	
9:00	
10:00	
10:00	<p align="center">ICD/CRT 合同研修セミナー 【事前申込制】</p> <p>(基礎)</p> <p>9:50~10:20 1. デバイス適用のガイドライン 清水昭彦</p> <p>10:20~11:05 2. デバイス植込みの実際 今井克彦</p> <p>11:05~11:35 3. デバイスのフォローアップ 野田 崇</p>
11:00	
12:00	<p>11:50~12:50</p> <p align="center">ランチョンセミナー 1</p> <p align="center">座長：横井宏佳 演者：三橋武司 旭化成ゾールメディカル(株)</p>
13:00	
13:00	<p align="center">ICD/CRT 合同研修セミナー 【事前申込制】</p> <p>(応用)</p> <p>13:00~13:40 1. デバイスシステムの進歩 関口幸夫</p> <p>13:40~14:10 2. フォローアップ時のトラブルシューティング 庄田守男</p> <p>14:10~15:00 3. デバイスと社会生活 安部治彦</p> <p>15:00~15:30 4. 修了時テスト</p>
14:00	
15:00	
16:00	<p>15:35~16:15</p> <p align="center">スイーツセミナー 1</p> <p align="center">座長：吉田幸彦 演者：上山 剛 日本不整脈デバイス工業会</p>
17:00	
18:00	